

監修者

藤原 毅夫 藤森 淳 勝藤 拓郎  
東京大学名誉教授 東京大学名誉教授 早稲田大学教授

著者略歴

越野 幹人 (こしの みきと)

1975年 千葉県生まれ  
1998年 東京大学理学部物理学卒業  
2003年 東京大学大学院理学系研究科博士課程修了 博士(理学)  
2003年 東京工業大学大学院理工学研究科 助手(2007年より助教)  
2010年 東北大学大学院理学研究科 准教授  
2016年 大阪大学大学院理学研究科 教授

2023年4月20日 第1版発行



検印省略

著者 越野 幹人

発行者 内田 学

印刷者 山岡 影光

物質・材料テキストシリーズ

グラフェンの物理学

ディラック電子とトポロジカル物性の基礎

発行所 株式会社 内田老鶴堂 〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目34番3号

電話 (03)3945-6781(代)・FAX (03)3945-6782

<http://www.rokakuho.co.jp/>

印刷・製本/三美印刷 K. K.

Published by UCHIDA ROKAKUHO PUBLISHING CO., LTD.

3-34-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

U. R. No. 672-1

ISBN 978-4-7536-2321-1 C3042 ©2023 越野幹人